## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-256358

(43) Date of publication of application: 13.09.1994

(51)Int.CI.

C07F 7/10 CO9K 3/00

C23C 22/68

(21)Application number: 05-039901

(22)Date of filing:

01.03.1993

(71)Applicant:

JAPAN ENERGY CORP

(72)Inventor:

TSUCHIDA KATSUYUKI KUMAGAI MASASHI

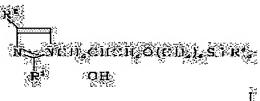
**OGINO YUKIO** 

## (54) NEW IMIDAZOLESILANE COMPOUND AND ITS PRODUCTION, AND METAL SURFACE TREATING AGENT USING THE SAME

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a new compound as a metal surface treating agent capable of imparting heat resistance and resist adhesiveness to a metal

CONSTITUTION: A compound of formula I (R1 is H or 1-20C alkyl; R2 is H, vinyl or 1-5C alkyl; R3 is 1-3C alkyl). This compound can be obtained by reaction of an imidazole compound of formula II with a 3glycidoxypropylsilane compound of formula II without using solvent or in an organic solvent (e.g. chloroform) pref. in a moisture-free atmosphere such as in nitrogen or argon gas at 80-200°C. The compound of formula I is useful as a metal surface treating agent for copper, zinc or alloys thereof, esp. for copper foils used in e.g. copper- clad laminates for printed circuits.







LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

II

This Page Blank (uspto)

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平6-256358

(43)公開日 平成6年(1994)9月13日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号 庁内整理番号

C07F 7/10 T 8018-4H R 9155-4H

C 0 9 K 3/00 C 2 3 C 22/68 技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全9頁)

(21)出顯番号

特願平5-39901

(22)出題日

平成5年(1993)3月1日

(71)出願人 000231109

株式会社ジャパンエナジー

東京都港区虎ノ門二丁目10番1号

(72)発明者 土田 克之

埼玉県戸田市新曽南3丁目17番35号 株式

会社日鉱共石内

(72)発明者 熊谷 正志

埼玉県戸田市新曽南3丁目17番35号 株式

会社日鉱共石内

(72)発明者 荻野 幸男

埼玉県戸田市新曽南 3 丁目17番35号 株式

会社日鉱共石内

(74)代理人 弁理士 小松 秀岳 (外2名)

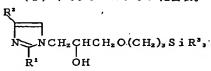
(54) 【発明の名称 】 新規イミダゾールシラン化合物及びその製造方法並びにそれを用いる金属表面処理剤

(57)【要約】

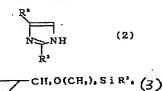
(修正有)

【目的】 金属表面に耐熱性及びレジスト密着性を付与 することができるシラン化合物その製法及びそれを含む 金属表面処理剤を提供する。

(1) イミダゾールシラン化合物。 【構成】



(2)式(2)のイミダゾール化合物と式(3)の3-グリシドキシブロビルシラン化合物とを、80~200 ℃で反応されることを特徴とする前記1記載のイミダゾ ールシラン化合物の製造方法。



(3)(1)記載のイミダゾールシラン化合物の少なく

とも1種を有効成分とする金属表面処理剤。

(R1は水素又はアルキル基、R2は水素、ビニル基又 はアルキル基、R® はアルキル基を示す)

1

【特許請求の範囲】

\*ゾールシラン化合物。

【化1】

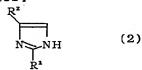
【請求項1】 下記一般式(1)で表される新規イミダ米

> (1)  $NCH_zCHCH_zO(CH_z)_3SiR^3$

(ただし、一般式(1)において、R1は水素又は炭素 数が1~20のアルキル基、R'は水素、ピニル基又は 炭素数が1~5のアルキル基、R'は炭素数が1~3の アルキル基を示す)

【請求項2】 下記一般式(2)で表されるイミダゾー ル化合物と下記一般式(3)で表される3-グリシドキ シブロピルシラン化合物とを、80~200℃で反応さ せることを特徴とする請求項1記載のイミダゾールシラ ン化合物の製造方法。

[化2]



$$CH_2O(CH_2)_3 SiR^3_3$$
 (3)

(ただし、一般式(2), (3) において、R1は水素 又は炭素数が1~20のアルキル基、R<sup>2</sup>は水素、ビニ ル基又は炭素数が1~5のアルキル基、R'は炭素数が 1~3のアルキル基を示す)

【請求項3】 請求項1記載の一般式(1)で表される イミダゾールシラン化合物の少なくとも1種を有効成分 とする金属表面処理剤。

【請求項4】 請求項1記載の一般式(1)で表される イミダゾールシラン化合物の少なくとも1種を有効成分 とする銅箔用表面処理剤。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、金属表面のレジスト密 着性、耐熱性の改善等を行うための表面処理剤、特には プリント回路用銅張積層板等に用いられる銅箔用表面処 理剤として有用な新規なイミダゾールシラン化合物及び その製造方法、並びにその用途に関する。

[0002]

【従来の技術】プリント回路用の銅張積層板は銅箔を紙 -フェノール樹脂含浸基材やガラス-エポキシ樹脂含浸 基材等に加熱、加圧して積層して形成され、これをエッ チングして回路網を形成し、これに半導体装置等の素子 を搭載することにより電子機器用のボードが作られる。 これらの過程では、基材との接着、加熱、酸やアルカリ 液への浸漬、レジストインクの塗布、ハンダ付け等が行 われるため、銅箔には各種の性能が要求される。たとえ ば、通常M面(粗化面、以下同様)と呼称されている基 50

材と接着される側には主として基材との接着性、耐薬品 性等が要求され、又M面の反対側の通常S面(光沢面、 以下同様)と呼称されている側には主として耐熱性、耐 10 湿性、レジスト密着性等が要求されている。

【0003】とくに最近では銅箔の光沢面に対する要求 特性の中でも、耐熱酸化性とともに、メッキレジスト エッチングレジスト等のレジストとの密着性が重要にな ってきている。これは、印刷回路の微細化にともない、 エッチング精度を上げるためにはレジストが銅箔面に密 着していることが基本だからである。レジスト密着性が 悪いと、塩酸等のエッチング液がレジスト膜の下側に浸 透するので、狭い巾の回路パターンを形成することが困 難となる。

20 【0004】従来、一般に、レジスト印刷工程において はレジストと銅箔との密着性をよくするために印刷前に 銅箔の機械的研磨が行なわれている。しかしながら、最 近、工程の省略化や印刷回路板の高密度化に伴う銅箔の 薄箔化により、レジスト密着性改善のための機械的研磨 工程を省略する傾向にある。他方で、上記の通り、印刷 回路の回路巾の狭小化に伴い、レジスト密着性が重要視 されている。従って、工程数の増加を伴うことなく、薄 い銅箔をも対象としてレジスト密着性を改善する対策が 必要である。もちろん、それは耐熱酸化性、半田濡れ性 30 といった光沢面に要求される他の特性、更には剥離強 度、耐塩酸性といった粗化面に要求される他の特性を損 なうものであってはならない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、S面の要求 性能である優れた耐熱性、レジスト密着性を金属表面に 付与することができる新規なシラン化合物、その製造方 法、及びそれを用いた新規な金属表面処理剤、特に銅箔 用表面処理剤を提供することを目的とするものである。 [0006]

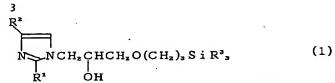
【課題を解決するための手段】本発明者は、鋭意研究を 進めた結果、特定のイミダゾール環を有するシラン化合 物が金属表面に優れたレジスト密着性と耐熱性を付与す ることができることを見出した。

【0007】本発明は、かかる知見に基づきなされたも のであり、その要旨は、

(1)下記一般式(1)で表される新規イミダゾールシ ラン化合物、

[0008]

[化3]



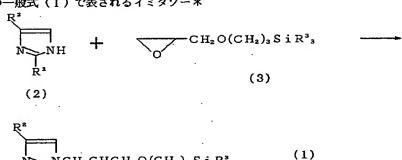
[0009] (ただし、一般式(1) において、 $R^1$ は 水索又は炭素数が $1\sim20$ のアルキル基、 $R^1$ は水素、ビニル基又は炭素数が $1\sim5$ のアルキル基、 $R^3$ は炭素数が $1\sim3$ のアルキル基を示す)

(2)下記一般式(2)で表されるイミダゾール化合物と下記一般式(3)で表される3-グリシドキシブロビ 10ルシラン化合物とを、80~200℃で反応されることを特徴とする前記1記載のイミダゾールシラン化合物の製造方法、

 $CH_2O(CH_2)_3SiR^3_3$  (3)

[0011] (ただし、一般式(2), (3) において、 $R^1$ は水素又は炭素数が $1\sim20$ のアルキル基、 $R^2$ は水素、ビニル基又は炭素数が $1\sim5$ のアルキル基、 $R^3$ は炭素数が $1\sim3$ のアルキル基を示す)

(3) 前記1記載の一般式(1) で表されるイミダゾー\*



【0015】(上記式中、R<sup>1</sup>は水素又は炭素数が1~20、好ましくは1~17のアルキル基、R<sup>2</sup>は水素、ビニル基又は炭素数1~5、好ましくは1~3のアルキル基、R<sup>3</sup>は炭素数1~3のアルキル基を示す)

上記一般式 (2) で表されるイミダゾール化合物として好ましいのは、イミダゾール、2-アルキルイミダゾール、2,4-ジアルキルイミダゾール等である。これらのうちとくに好ましいのは、イミダゾール;2-アルキルイミダゾールとしては、2-メチルイミダゾール、2-ヘブタデシルイミダゾール;また、2,4-ジアルキルイミダゾールとしては、2-エチル-4-メチルイ

\*ルシラン化合物の少なくとも1種を有効成分とする金属表面処理剤、

(4)前記1記載の一般式(1)で表されるイミダゾールシラン化合物の少なくとも1種を有効成分とする銅箔用表面処理剤である。

0 【0012】以下に本発明をさらに詳細に説明する。上記一般式(1)におけるR'は、水素又は炭素数が1~20のアルキル基であるが、特には合成の容易性から水素、メチル基、エチル基、ウンデシル基、ヘブタデシル基等が好適である。R'は水素、ビニル基又は炭素数が1~5のアルキル基であるが、特には合成の容易性から水素、メチル基、ビニル基等が好適である。R'又はR'は炭素数が1~3のアルキル基であるが、特には合成の容易性からメチル基、エチル基が好適である。

【0013】本発明の上記イミダゾールシラン化合物 20 (1)は、一般式(2)で表されるイミダゾール化合物 と一般式(3)で表される3-グリシドキシプロビルシ ラン化合物とを、80~200℃で反応させることによ り製造することができる。その反応を式で示すと次のよ うになる。

[0014] [化5]

ミダゾール等を挙げることができる。又上記一般式

40 (3)で表される3-グリシドキシブロビルシラン化合物は、3-グリシドキシブロビルトリメチルシラン、3-グリシドキシブロビルトリエチルシラン、3-グリシドキシブロビルトリプロビルシランである。

【0016】上記イミダゾール化合物と3-グリシドキシプロピルシラン化合物との反応は、80~200℃の温度に加熱したイミダゾール化合物に0.1~10モル倍量の3-グリシドキシブロピルシラン化合物を滴下させながら行うと良く、反応時間は5分~2時間程度で十分である。この反応は特には溶媒を必要とはしないが、50クロロホルム、ジオキサン、メタノール、エタノール等

の有機溶剤を反応溶媒として用いてもよい。尚、この反 応は、水分を嫌うので、水分が混入しないように、乾燥 した窒素、アルゴン等の水分を含まない気体の雰囲気下 で行うことが好ましい。

【0017】上記イミダゾールシラン化合物を金属表面 処理剤として用いる場合、その対象金属には特に制限は ない。たとえば銅、亜鉛及びこれらの合金等の表面処理 剤として有用である。しかし、銅の表面処理剤として用 いることが好適であり、特にはプリント回路用銅張積層 板等に用いられる銅箔の表面処理剤として用いると本発 10 明の効果を十分に発揮することができる。この銅箔には 銅箔の表面を粗面化処理したもの、銅箔に黄銅層形成処 理したもの、クロメート処理したもの、亜鉛ークロム基 混合物被覆処理したもの等も包含される。

【0018】上記イミダゾールシラン化合物は、少なく ともその一種をそのまま直接金属表面に塗布してもよい が、水、メタノール、エタノール等のアルコール類、更 には、アセトン、酢酸エチル、トルエン等の溶剤で0. 001~20重量%になるように希釈し、この液に金属 を浸漬させる方法で塗布することが簡便で好ましい。 尚、このイミダゾールシラン化合物は単独で用いてもよ いが、複数のイミダゾールシラン化合物を混合して用い てもよく、また他の防錆剤、或いは、カップリング剤等 と混合して用いてもよい。

[0019] 【実施例】

イミダゾールシラン化合物の合成1

(イミダゾール化合物と3-グリシドキシプロピルトリ\*

(4)NCH2CHCH2O(CH2)3Si (CH2CH3)3 όн

【0023】実施例2,3

実施例1のイミダゾールに代えて、2-エチルー4-メ チルイミダゾール(実施例2)、又は2-ウンデシルイ ミダゾール (実施例3)を使用した以外は実施例1と同 様に反応を行った。反応生成物は、いずれも透明な橙色 の粘稠な液体として得られ、ゲルパーミエーションクロ マトグラフィーより単一成分であることを確認した。こ の生成物の同定は、実施例1と同様に1H-NMR、I R及びMSにより行った。実施例2の1H-NMRを図 3に、IRを図4に示し、また実施例3の1H-NMR を図5に、IRを図6に示す。それらの分析結果は次の とおりである。

【0024】(実施例2)

 $^{1}H-NMR$  (CDC1,  $\delta ppm$ ); 0. 5~0. 6  $ppm(m, 8H), 0.9\sim1.0ppm(t, 9)$ H), 1.  $2\sim1$ . 3ppm (t, 3H), 1.  $5\sim$ 1. 7 ppm (m. 2 H), 2. 1, 2. 2 ppm  $(s, 3H), 2.6\sim2.7ppm(m, 2H),$ 

\*エチルシランとの反応)

#### 実施例1

イミダゾール3. 4g(0.05mol)を95℃で融 解し、アルゴン雰囲気下で撹拌しながら、3-グリシド キシプロピルトリエチルシラン14.9g(0.05m o1)を30分間かけて滴下した。滴下終了後、さらに 95°Cの温度で1時間反応させた。

【0020】反応生成物は透明な黄色の粘稠な液体とし て得られた。との反応生成物は、ゲルバーミエーション クロマトグラフィーより単一成分であることを確認し た。この生成物について、1H-NMR、IR、MSス ベクトル分析を行った。 H-NMRを図1に、IRを 図2に示す。その分析結果は次のとおりである。

[0021] H-NMR (CDC1, δppm); 0.  $5 \sim 0$ . 6ppm (m, 8H), 0.  $9 \sim 1$ . 0p pm (t, 9H), 1.  $5\sim1$ . 7 ppm (m, 2 H), 3.  $3\sim3$ . 5ppm(m, 4H), 4.  $0\sim$ 4. 2ppm (m, 3H), 6. 95ppm (s, 1 H), 7. 0 ppm (s, 1H), 7. 35 ppm(s, 1H), 7.45 ppm(s, 1H)IR; 3150 (OH), 2800~3000 (C

H), 1250, 1020 (SiCH2CH,) MS:298(M+)

これらの結果から、上記化合物は下記構造式(4)で表 わされる構造を有することがわかった。

[0022] 【化6】

pm (m, 1H), 3. 9~4. lppm (m, 2 H), 6. 55, 6. 6 ppm (s, 1H), 7. 35 ppm(s, 1H)

IR; 3130 (OH), 2800~3000 (C H), 1250, 1020 (SiCH, CH,)

MS:340 (M+)

(実施例3)

 $^{1}H-NMR$  (CDC1,,  $\delta ppm$ ); 0. 5~0. 7  $ppm(m, 8H), 0.9\sim1.1ppm(m, 12$ H), 1.  $2\sim1$ . 5ppm(m, 16H), 1.  $5\sim$ 1. 9ppm(m, 4H) 2.  $6\sim2$ . 8ppm(m,2H), 3.  $4\sim3$ . 5ppm (m, 4H), 3.  $9\sim$ 4. lppm (m, 3H), 6. 85ppm (s. 1 H), 6. 95 ppm (s, 1H), 7. 35 ppm (s, 1H)

IR; 3150 (OH), 2800~3000 (C H), 1250, 1020 (SiCH, CH,) これらの結果から上記化合物は、それぞれ下記構造式 3. 4~3. 5 ppm (m, 4 H)、3. 8~3. 9 p 50 (5), (6) で表わされる構造を有することを確認し 7

\* [化7]

[0025]

た。

[0026]次に、以上生成したイミダゾールシランを 銅箔の表面処理剤として評価した。評価方法は以下の通 りである。

## 耐熱性試験

電解銅箔(厚さ $75\mu$ m、 $4.5\times4.5$ cm)をアセトンで脱脂し、3%の硫酸水溶液で洗浄した。この銅箔の光沢面に、前記実施例 $1\sim3$ で得られたイミダゾールシラン化合物をそれぞれ6重量%の濃度になるようにメタノールに溶解し、この溶液をスピンコーターで塗布

※成し、これを試験片とした。

【0027】との試験片をそれぞれ、180℃、200℃、220℃、240℃の温度の恒温槽に30分間入れて、加熱処理した。比較のため何も塗布しない銅箔(以下「ブランク」とする)について同様に加熱処理した。加熱後の変色の程度で耐熱性を評価し、結果を表1に示した。

[0028]

20 【表1】

し、0.3μmのイミダゾールシラン化合物の薄膜を作※

種々のイミダゾールシラン化合物処理箔の耐熱性評価結果

処理剤	耐 熱 性 (30min)			
	180℃	200℃	220℃	240℃
プランク	2	2	1 ·	1
実施例1	4	2	2	. 2
<i>n</i> 2	3	2	2	2
<i>"</i> 3	3	<b>2</b> .	2	2

注: 5:変色なし、4;わずかに変色、3:少し変色、 2;橙色または黄色に変色、1;黒褐色に変色

### 【0029】UVインク(レジスト)密着性試験

 製USR-2G高)を10μ塗布し、紫外線により硬化した(2700mJ/cm²)。密着性試験は沸騰水浸漬前後について、碁盤目試験(JIS K 5400)により評価した。比較のため5-メチルベンゾトリアゾールで処理した銅箔について、同様の試験を行なった。40 結果を表2に示した。

[0031]

【表2】

種々のイミダゾールシラン(トリエチル体)のUVインク密着試験 きゃ 1

60 X9 X1	煮沸処理 (2時間)		
処 理 剤	0回(煮沸処理前)	1回(煮沸処理後)	
5-メチルベンゾトリアゾール	×	×	
実 施 例 1	0	0	
実 施 例 2	0	0	
実 施 例 3	0	0	

注: \*1 碁盤目試験より評価(JIS K 5400)

〇:密着性良好、 X:密着性不良

# [0032]

【発明の効果】本発明の新規なイミダゾールシラン化合物は金属表面処理剤、特に銅箔用表面処理剤として有用なもので、金属表面に耐熱性及びレジスト密着性を付与することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1で得られた化合物の<sup>1</sup>H-NMRスペクトル

\*【図2】同IRスペクトル

【図3】実施例2で得られた化合物の'H-NMRスペクトル

【図4】同IRスペクトル

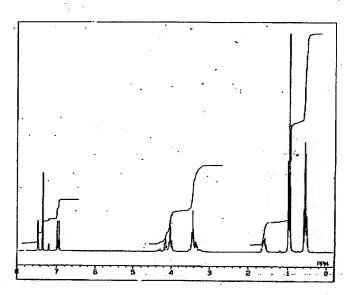
【図5】実施例3で得られた化合物の1H-NMRスペ

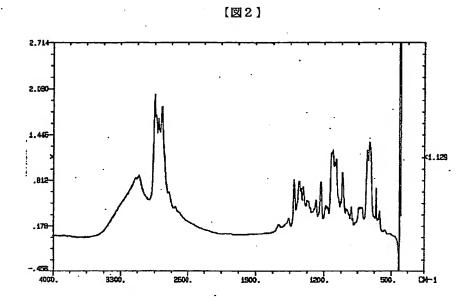
20 クトル

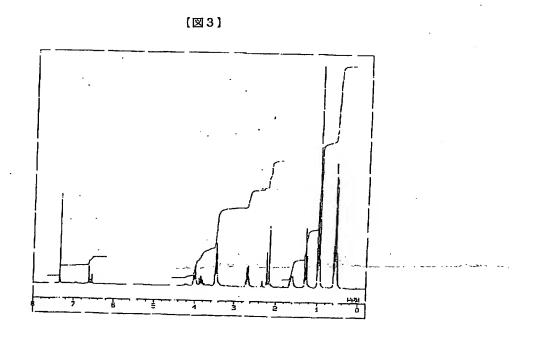
【図6】同 I R スペクトル

\*

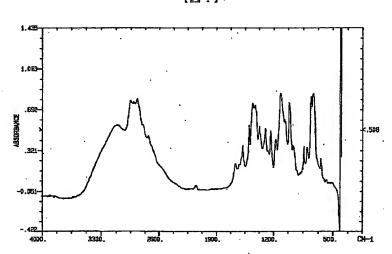
【図1】



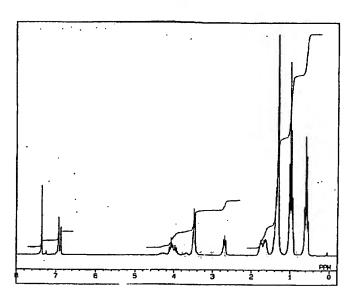




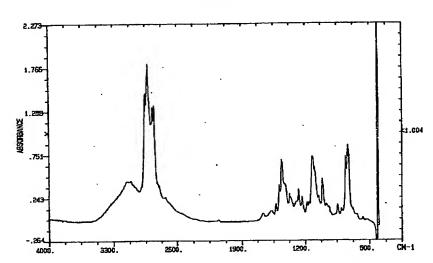
【図4】



[図5]



【図6】



This Page Blank (uspto)